**参加登録票**

**E-mail：**[**nanoplat@esi.nagoya-u.ac.jp**](mailto:nanoplat@esi.nagoya-u.ac.jp)

**FAX:　052-789-3174**

ご参加の方は、参加を〇で囲んでいただき、下記、氏名欄等にご記入の上、E-mailまたはFAXにて、お申し込みをお願い申し上げます。尚、ランチョンセミナーは完全事前受付となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。当日は、**お名刺のご用意**をお願い申し上げます。

１．平成27年**3月5日**（木）9時30分から17時

「国際シンポジウム“次世代電子顕微鏡のいぶき”」　**参加　・　不参加**

２．平成27年**3月5日**（木）12時40分から13時50分

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォームランチョンセミナー」**参加　・　不参加**

所属

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

お名前

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mailアドレス

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

* 同所属の方で、お申し込みを希望される場合には、空欄にお名前とE-mailアドレスを追記してお申し込みください。